

産総研出願特開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム (IDEA) からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

産総研 イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

2014年 6月公開分 (50件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2014-100073	バイオマス分解用組成物およびそれを用いた糖液の製造方法	東レ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2014-100137	人工生物発光酵素	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2014-100141	多能性幹細胞培養方法	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2014-101340	2-アリアルヒドロゾノチアゾリジン-4-オン誘導体を有効成分とするMK2阻害剤	興和株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2014-101368	薬剤が細胞に与える影響を評価するシステム	独立行政法人産業技術総合研究所
6	特開2014-101473	ゲル生成化合物ならびにその分子集合体の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2014-102246	位置姿勢検出システム	独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2014-102257	センサー、センサーシステム、携帯型センサーシステム、金属イオンの分析方法、鍍金阻害化学種の分析方法、生成化合物の分析方法、及び一価銅化学種の分析方法	日立化成株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2014-103017	レーザープラズマを利用した誘雷装置	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2014-103094	表面プラズマアクチュエータ	独立行政法人産業技術総合研究所
11	特開2014-103199	有機薄膜太陽電池モジュール及びその製造方法	富士電機株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2014-103754	電力伝送システムの電力効率制御方法及び電力効率制御プログラム	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2014-103766	太陽電池の電力配分回路	独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2014-103900	神経変性疾患関連タンパク質を神経細胞内で可視化したモデル動物	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2014-103924	DNA合成酵素-シリカ系ナノ多孔材料複合体、その製造方法及び用途	独立行政法人産業技術総合研究所 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
16	特開2014-105120	メタン改質方法および、それに用いるメタン改質触媒	独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2014-105130	シリカ構造体及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2014-107506	半導体モジュール	独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2014-108511	ウェーハ研磨ヘッドおよびウェーハ研磨装置	不二越機械工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2014-108744	ミニマル装置の運搬装置	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社デザインネットワーク
21	特開2014-109059	耐水素脆性金属素材および耐水素脆性金属素材の表面処理方法	岩谷産業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2014-109418	装置内層流化機構	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社ナノテック 株式会社三明
23	特開2014-109445	フレキシブル電力センサー	独立行政法人産業技術総合研究所
24	特開2014-109461	セシウムの回収方法	独立行政法人産業技術総合研究所 三菱化学エンジニアリング株式会社 株式会社IHI
25	特開2014-109525	熱雑音温度計及びそれに用いる基準雑音電圧発生器	独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2014-109564	標的物質検出用マイクロチップ	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2014-109818	力覚提示システム	国立大学法人広島大学 独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2014-110309	搬送容器の開閉装置	独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2014-110358	製造ラインを構成するためのユニットとその組み立て方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社デザインネットワーク
30	特開2014-110359	ミニマル製造装置と生産ラインと生産ラインの組み替え方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社デザインネットワーク
31	特開2014-110374	前室昇降機配置機構	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社ナノテック 株式会社三明
32	特開2014-110375	前室アーム配置機構	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社ナノテック 株式会社三明
33	特開2014-110376	前室局所クリーン化搬送機構	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社ナノテック 株式会社三明

34	特開2014-110411	半導体ウェーハの製造方法	不二越機械工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2014-110413	ウェーハの洗浄・乾燥装置およびウェーハの洗浄・乾燥方法	不二越機械工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2014-110773	炭酸カルシウム・マイクロカプセル固定化リパーゼ	独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人明星学苑
37	特開2014-113211	内視鏡用組織片採取装置	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2014-113677	半導体ウエハの加工装置	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2014-114228	アセトキシフェニル化合物の製造方法	JNC株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2014-115116	コンピュータ断層撮影を用いた分析方法	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2014-116590	半導体ウエハの両面研磨装置および半導体ウエハの製造方法	株式会社デンソー 独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2014-116991	太陽電池の電力配分回路	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2014-117156	太陽光発電システム	東芝三菱電機産業システム株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2014-118587	銀化合物を製造するための銀前駆体及びその製造方法、並びに、銀化合物の製造方法	田中貴金属工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2014-119416	プローブアレイ	独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2014-120530	積層LSIチップ	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社トプスシステムズ
47	特開2014-120531	積層型LSIチップの絶縁膜の検査方法及び積層型LSIチップの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
48	WO2012/086809	ヒトFGF19活性の正確で高感度な測定方法ならびにヒトFGF19活性の制御剤	独立行政法人産業技術総合研究所
49	WO2012/091139	CNT金属複合材及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
50	WO2012/098758	検出装置	独立行政法人産業技術総合研究所 信越化学工業株式会社